003729504/5 DIALOG(R)Fil 351:DERUENT UPI (c)1995 Derment Inf Ltd. All rts. r s ru. 003729504 UPI Acc No: 83-725701/31 XRAM Acc No: C83-072853 XRPX Acc No: N83-134207 Prot ctiv ly coating mu ical instrum nt strings by plasma polymerisation of monomer at relatively low pressure

Patent Assignee: (NIHG) NIPPON GAKKI SEIZO KK Numb r f Patents: 002

Patent Family:

CC Number Kind JP 58106597

A

Date 839624 881114

(Basic)

JP 88857799 B. 8849 Priority Data (CC No Date): JP 81205501 (811219)

Abstract (Basic): A protective film of thickness of 0.2-2 microns is formed n the surface of the metal string by plasma polymerisation in which a polymerisable monomer (e.g. opt.satd. hydrocarbon such as ethylene, aromatic cpd. such as styrene, etc., nitrogenous cpd. such as acrylonitrile, etc., siliceous cpd. such as tetramethyl silane, etc.) is mixed with inert gas plasma (e.g. Ar, N2, etc.) and then polymerised at 1-10 power minus 3 Torr.

Heek

8331

Method protects the string from corrosion or decolouration without damaging tone quality and also without polluting the environment. (6pp)

File Segment: CPI

Derw nt Class: A97; N13; P86;

Int Pat Class: C08F-002/52; G10C-003/00; G10D-003/10

Manual C des (CPI/A-N): A10-B; A10-D; A11-B05C; A12-U08; M13-H05; M14-K Plasdoc Key Serials: 0229; 0230; 0239; 0304; 0374; 1306; 1307; 1971; 2081; 3209; 2152; 2160; 3212; 2432; 2434; 2438; 2654; 3259; 2723; 2727; 3293; 2855

P lymer Fragment Codes (AM):

101 013 03- 048 041 046 047 05- 055 056 072 074 076 229 344 346 347 38- 39- 431 438 440 444 467 478 477 528 55- 575 598 596 608 656 670 688 ?T 009058357/5

009058357/5

DTALOG(R)FILE 351:DERUENT UPI

砂特 許 報(B2) 公

昭63-57799

@Int,Cl.4

識別記号

庁内整理番号

❷❷公告 昭和63年(1988)11月14日

3/10 2/52 3/00 G 10 D C 08 F G 10 C

7541-5D 2102 - 4J6789-5D

発明の数 1 (全4頁)

60発明の名称

楽器用弦の表面処理法

创特 賢 昭56-205501 ❸公 路 昭58-106597

魯出 顧 昭56(1981)12月19日

❷昭58(1983)6月24日

伊発 明者 安 倫己

積

兤

静岡県浜松市中沢町10番1号 日本楽器製造株式会社内

卯出 願 人 ヤマハ株式会社

静岡県浜松市中沢町10番1号

の代 理 人 弁理士 佐藤 一雄

外2名

審 査 官 山太

Ħ

切特許請求の範囲

1 金属弦表面にプラズマ重合法により保護膜を 形成することを特徴とする楽器用弦の表面処理 法。

2 保護膜を0.01~2μmの厚さに形成する上記第 5 1項の方法。

発明の詳細な説明

この発明は、防錆ならびに変色防止のための楽 器用弦の表面処理法に関し、特に保護膜としてブ 性を本質的に損なわずに防錆ならびに変色防止効 果を持たせようとするものである。

各種楽器の発音体として用いられる金属製の弦 は、種々の理由により錆びあるいは変色が起りや 接手で触れるものは、塩分等を含む人体の汗によ り特に錆びやすい状態にある。またピアノの弦の ように直接人体に触れないものであつても、室内 の湿度、温度の変化により結蹊した水分により錆 が発生し、あるいは錆びないまでも変色が起るこ 20 とがある。しかしながら、このような発酵あるい は変色は、それが販売前であれば弦のみならずこ れを含む楽器の商品価値を著しく低下させ、また 使用中の場合、変色は気になる程度であるが、発 錆は音色の変化ならびに演奏時の断線の原因とな 25 を招きかねない。

上述したような金属弦の錆びあるいは変色を防 止するために、従来より、液状合成樹脂の塗布、 耐食性金属のメツキ、防錆油類の塗布等により保 護膜を形成することが行われている。これら方法 は、いずれも、単に発錆あるいは変色の防止とい う点では、それなりに有効な方法である。

しかしながら、これら方法には、それぞれ次の ような難点がある。すなわち、樹脂塗膜を形成す る方法では、乾燥時の溶剤の蒸散に起因するなど により一般に塗膜にピンホールが発生し、塗膜の 膜厚が大でないと所望の効果が得られない。しか し、このような塗膜は、一般に弦の振動を減衰す ラズマ重合体の薄膜を形成することにより発音特 10 る作用を有し、その厚さが厚ければ、それだけ減 衰作用も大きく音質を低下させる。また、細くて 長い弦に塗膜を形成させる作成は一般に困難であ り、簡単なスプレー塗布は不適であり、通常は塗 料希釈液に浸漬する方法が採られるが乾燥時の溶 すい。たとえば、ギターのように発音の際に、直 15 剤の損失が大きい。又、作業環境も非常に悪くな

> 一方、メッキ法も、処理が非常に困難であり、 皮膜は比較的薄くてもよいが比重が大のため、荷 重の増加に伴う音質の低下は同様に起り得る。

> また、池類をはけ塗り等により塗布する方法 は、効果の持続性が乏しく、巻線に塗布する場合 には、これがベタベタして取り扱いにくくなる。 特に、ピアノの場合、弦を打つハンマーフエルト に油が浸み込んで、その変質を起し、音色の変化

> また、アルカリ化成法等により弦材料自体を腐 食ないし変色しないように改質する方法もある が、このような材料改質は音質の劣化をまねきや すい。

この発明は、上述の事情に鑑み、音質の本質的 な劣化を招くことなく、防錆ならびに変色防止処 理を施すための楽器用弦の表面処理法を提供する ことを目的とする。

り楽器用弦上に重合体保護膜を形成することが上 述の目的の達成のために極めて有効であることが 見出された。すなわち、プラズマ瓜合によれば、 細くて長い弦上にも均質な極薄膜を比較的容易に 形成することができる。形成された重合体膜は、10 図aの装置では、ペルジャー内部に対向電極9 その密着のメカニズムは必ずしも明確には解明さ れていないものの、基材金属にモノマーがイオン 的に付着して重合するものであると推測されるも のも含まれるため、基材金属に密着し、緊密で高 品質な極薄膜 (0.01~2µm程度) として形成する 15 と、まず反応器 1 a, 1 b内に金属弦を垂下させ ことができる。このため、必要な防錆ならびに変 色防止効果を、実質的な音質の低下を招かない程 度の極薄膜で、金属弦に与えることができる。一 般に、同一のモノマーから通常用いられる他の重 い重合体膜が得られ、この点も薄膜による金属弦 基材の保護のために有利である。また、通常の塗 装による重合体膜の形成とは異なり、作業が密閉 容器中で行われるため、作業環境の悪化を招くこ 御する等により膜の性質と膜厚の制御も容易であ

この発明の楽器用弦の表面処理法は、上述の知 見に基づくものであり、金属弦表面にプラズマ重 のである。

以下、この発明を更に詳細に説明する。

この発明で用いる金属弦基材は、それ自体、楽 器用の金属弦として用い得るものであり、たとえ、 銅等の巻線を施してなる二重巻線、あるいはこれ らに銀メツキを施したものなども用いることがで きる。

プラズマ重合装置としては、一般に既知のもの a, bに示すようなものが用いられる。すなわち ベルジヤー1aまたはチユープ1bからなる反応 器に減圧装置として、拡散ポンプ2a,2bおよ びロータリーポンプ3a,3bを備え、またモノ

マー供給邷4a,4bからストツプパルプ5a, 5 bならびにニードルパルプ B a, B bを介して モノマー供給配管 7 a, 7 bを挿入する。なお、 いずれの装置でもモノマー供給源を2種設けるこ 本発明者の研究によれば、プラズマ<u>重合法によ 5</u> とにより共重合が可能である。反応器 1 a, 1 b には更に供給源4c, 4dからパルブ5c, 5 d, 8 c, 6 dを通じてN₁、Arなどの不活性気 体が導入される。またいずれの装置も、たとえば 13.56MHzの高周波励起用電源8aを備え、第1 a.9aが設けられる。また第1図bの装置では プラズマガス導入部にコイル 10を巻き、誘導電 界を発生させる。

プラズマ重合による金属弦処理の概容を述べる

次いで反応器 1 a, 1 b内を1Torr~10-3Torr 程度の圧力まで減圧する。この際、系内ならびに 弦基材を、Na、アルゴン等の不活性ガスを用い 合法により得られる重合体に比べて、架板度の高 20 たプラズマエッチングにより清浄化しておくこと が好ましい。

次いで系内に供給源4a又は4bからモノマー を導入し、高周波電源8a,8bから印加される 高周波電界によりモノマーを励起し、プラズマ化 とがなく、またプラズマ重合時間および電圧を制 25 する。この際第1図bの装置では供給源4dから のAr、Na等の不活性ガスをプラズマ化し、これ とモノマーを混合して間接的にモノマーのプラズ マを形成する。このようにして形成されたモノマ ーのプラズマは弦の表面に接触してここで重合体 合法により保護膜を形成することを特徴とするも 30 膜を形成する。更に別の方法としては第1図 c, dに示す装置により、長寸法線状材を連続的に処 理することも可能である。

尚この際、弦と並列して平板を置き、そこに形 成される重合体膜による重量増加を精密に測定し ば、炭素鋼から成る単線もしくは炭素鋼の芯線に 35 て弦上に形成される重合体膜の厚さを制御するこ ともできる。

モノマーとしては、通常のラジカル重合で用い られるようなオレフイン性不飽和化合物に加えて メタン、エタン等の飽和炭化水素ないしは有機化 を用いることができ、たとえば、模式的に第1図 40 合物、NHa、SOa、HCI、CO、COa、又はそれ らの混合物等の無機化合物、テトラメチルシラ ン、テトラメチルスズ、テトラメチルゲルマニウ ム等の有機金属化合物などおよそガス化の可能な ものであれば、重合の難易に差はあるもののほと

んどの化合物が用いられる。この発明で用いられ るモノマーをより具体的に示せば、メタン、エタ ン、エチレン、アセチレン、プロピレン等の飽和 又は不飽和鎖式炭化水素;トルエン、キシレン、 スチレン、クロルベンゼン、ビリジン、ジビニル 5 以下の膜厚では、金属弦の防錆および変色防止効 ベンゼン等の芳香族化合物、アクリロニトリル、 プロピオニトリル、フエニルアミン、アンモニア 等の含窒素化合物、テトラメチルシラン、エチレ ンシロキサン、ヘキサメチルシロキサン、トリク ロロメチルシラン、テトラアルキルシリコーン等 10 材上に通常の重合法に得られるよりは、一般に架 の含ケイ素化合物;その他メチルクロライド、テ トラフルオロエチレン、メチルアルコール、エチ ルアルコール、4フツ化チタン、空気、天然ガ ス、4塩化チタン、2塩化チタン、テトラエチル スズ、テトラエチルゲルマニウムなども用いられ 15 も、その重合体膜の形成は、密閉雰囲気中でプラ

上記したモノマーのなかでも芳香族、含窒素 **(>NH、-NH」、-CN)、含ケイ素、オレフイン** 性不飽和化合物等は重合が容易であり、また緻密 で強固な皮膜を与えるという点で特に好ましく用 20 例 いられる。

一般に優れた性質の重合体膜を得るためには、 1Torr~10-3Torrというような比較的低圧で、モ ノマーを比較的高流速で流しながら、比較的に低 件は一般に重合時間を長くする方向で作用するの でモノマーの重合性に応じて経済性を加味して条 件を決定する必要がある。

巻き取り式装置によれば、各部は一度かならず が、誘導式装置では、モノマー密度の均一化等を モノマー導入方法調節などにより工夫する必要が ある。一般に基材は、加熱することによりC-C -CまたはC-Si-C-Siのような水素化のない ものが得られる。なおプラズマ重合により得られ 35 すなわち、 る重合体には、モノマー以外からの元素を取り込 んで性質を変化させることができる。たとえば、 フツ素、塩素などの比較的腐食性の強い元素を含 むモノマーを用いると電極材料の金属(Mgな ど)が重合体中に取り込まれることがあり、また 40 ピアノ用Cu巻き弦の場合 プラズマガスとしてNzを用いればNzが取り込ま れる。更にプラズマ重合後、あるいはその後更に プラズマガスで表面処理したのち、空気中に取り 出すと、残存するラジカルと空気中の酸素が反応

して酸素が取り込まれる。

このようにして弦基材上に所望の厚さのプラズ マ重合体膜を形成する。膜厚としては、0.01~24 π、特に0.05~1μmの範囲が好ましい。0.01μm 果が乏しく、また2.0μπを超えると、振動エネル ギーの損失による音質の劣化が無視できなくな る。

上述したように、この発明によれば、金属弦基 楯度が高く緻密なプラズマ重合体の薄膜を形成す ることにより、通常の塗装法による塗膜を形成す る場合のような音質の劣化を伴うことなく、発鏡 および変色性の少ない金属弦が提供される。しか ズマ重合により行われるため、作業性がよく且つ 環境の悪化を招かない等の利点も有する。

以下、この発明を実施例により更に具体的に説 明する。

第1図aに示すような容量型プラズマ重合反応 装置を用いて、各種金属弦上に重合体膜を形成し

金属弦としては、径1.075 ☎ φの炭素鋼芯線に、 出力で重合を進めるのがよい。しかし、これら条 25 1.00m φの真ちゆう巻線 (ギター用)、Agメッキ Cu巻線(ギター用)およびCu巻線(ピアノ用) をそれぞれ施した3種の巻線(長さ150m)を用 いた。

まずベルジャーla内に上記金属弦を垂下さ 電極を通過し、膜厚等は各部分どこも同じになる 30 せ、各1本毎が弦触を中心に自転しつつ、全体弦 が公転するように装置し、保持したのち、系内を 減圧し、Arガスを用いて50mA、0.2Torrの条件 でプラズマスパツタリングを行つた。次いでモノ マーとしてテトラメチルシランを、下記の流量、

ギター用真ちゆう巻き弦の場合

3.57(al (STP) /分)

ギター用AgメッキCu巻き弦の場合

3.82(al (STP) /分)

3.94(al (STP) /分)

で流しながら、圧力0.2Torr、励起電源周波数 20KHz、出力70mAの条件で30分間のプラズマ重 合を行い、約1μmの膜厚の重合体膜を得た。

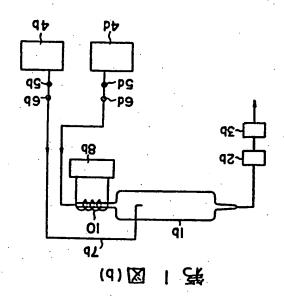
(4)

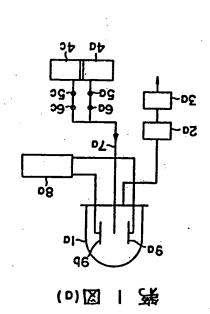
L

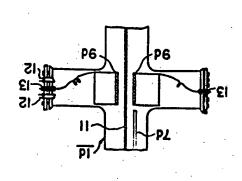
図大戦を示す限の間差辺図合重マスでてるれるい

音、13……電極端子、14……真空計記官。

第1図aないしdは、それぞれ、この発明で用







(P)区

